

卓上SEM + Os蒸着装置 機器講習会

卓上SEMの初心者向け講習会を行います。

これから卓上SEMの利用を検討されている方は、是非ご参加ください。

持ち込み試料による観察も歓迎します。

試料によっては、オスミウムによる蒸着を行います。

日時：2019年 **5月23日(木)**, **24日(金)**

14:40 ~ 16:10頃 ※2日とも同じ内容です。

場所：理系複合棟 318室

担当：泉水 仁(研究基盤センター)

定員：各回7名まで(ご都合の良い日に参加してください)

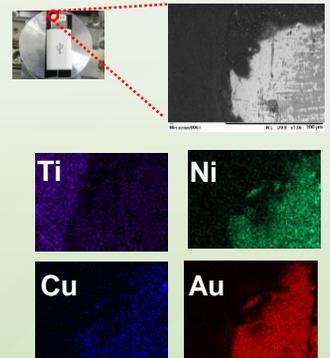
内容：機器説明、機器使用方法、
観察デモ (希望者のみ、見学可)



卓上SEM TM3030
(日立ハイテクノロジー)



Os蒸着装置 NEOC-Pro
(メイワフォーシス)



観察例

申し込み方法



予約QRコードもしくは**ホームページ**から

HP http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=91

講習会のWeb申込締切は**5/22 (水) 15:00**まで

※ 定員に達し次第、申込を締切ります。

問い合わせ先

研究基盤センター事務室 (理系複合棟307号室) 泉水 仁

TEL: 895-8967 E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>